# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

64-061015

(43) Date of publication of application: 08.03.1989

(51) Int. CI.

H01G 4/40 H03H 7/01

(21) Application number : 62-218854

(71) Applicant: TDK CORP

(22) Date of filing:

01 00 1005

01. 09. 1987 (72) Inventor : KANAGAWA YOUICHI

WATANABE HIDEO SUZUKI TAKASHI

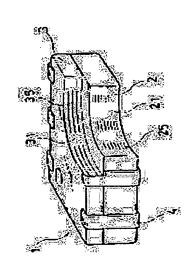
NOMURA TAKESHI

### (54) LC COMPOSITE COMPONENT

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the warpage, isolation or cracks of the boundary of a ceramic LC composite component in which capacitor and an inductor are integrated by forming a ceramic dielectric layer of a ceramic dielectric and borosilicate glass.

CONSTITUTION: A capacitor 3 in which a ceramic dielectric layer 31 and an electrode layer are laminated is integrated with an inductor 2 in which a ceramic magnetic layer 21 and an electrode layer are laminated to form a ceramic LC composite component. The layer 31 is formed of a ceramic dielectric and borosilicate glass. The content of the glass is 5W60wt.%. The glass contains 75W90wt.% of silicon oxide and 2W20wt.% of boron oxide. Thus, the warpage, isolation or crack of the boundary of the component is eliminated.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's

decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

Æ

#### 卵日本国特許庁(1P)

⑪特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 阳

昭64-61015

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和64年(1989)3月8日

H 01 G 4/40 H 03 H 7/01 321

7048-5E Z-7328-5J

審査請求 未請求 発明の数 4 (全11頁)

の発明の名称 LC複合部品

②特 願 昭62-218854

雄

秀

**纽出 願 昭62(1987)9月1日** 

②発 明 者 神 奈 川 洋 一 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株

式会社内

辺

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

砂発 明 者 鈴 木 孝 志 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

砂発 明 者 野 村 武 史 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

①出 願 人 ティーディーケイ株式

渡

会社

郊代 理 人 弁理士 石井 陽一

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

明 翻 書

1. 発明の名称

の発 しゅうしゅう

)

明者

して複合部品

#### 2. 特許請求の範囲

(1) セラミック認定体層と電極層とを破層したコンデンサ部と、セラミック磁性層と電極層とを積層したインダクタ部とを一体化したセラミックLC複合部品において、

セラミック誘電体層がセラミック誘電体とホ ウケイ酸ガラスとを含有することを特徴とする LC複合部品。

(2) ホウケイ酸ガラスの含有率が 5 ~ 6 0 w t % である特許語求の範囲第 t 項に記載の L C 複合郵品。

(3) ホウケイ酸ガラスが 7 5 ~ 9 0 w t %の酸化ケイ素と 8 ~ 2 0 w t %の酸化ホク素とを合有する特許請求の範囲第 1 項または第 2 項に記載の L C 複合部品。

(4) セラミック 勝電体がチタン酸 複合酸化物系である特許請求の範囲第 1 項ないし第 3 項のいずれかに記載のして複合部品。

(5) セラミック誘電体層の超膨張率とセラミック磁性層の線膨張率との差が10×10<sup>-1</sup> deg<sup>-1</sup>以下である特許請求の範囲第1項ない し第4項のいずれかに記載のLC複合部品。

( 6 ) コンデンサ郎とインダクタ郎とが同時焼成して一体化されている特許請求の範囲第 1 項ないし第 5 項のいずれかに記載の L C 複合部

(7) セラミック 誘電体層と電極層とを積層したコンデンサ郎と、 セラミック 磁性層と電極層とを積層したインダクタ郎とを一体化したセラミック L C 複合部品において、

セラミック誘電体層がセラミック誘電体とホクケイ酸ガラスと酸化ホク素とを含有することを特徴とするして複合部品。

(8)酸化ホウ素の含有量が10×t%以下である特許請求の範囲第7項に記載のLC複合部

**a**.

(9) ホクケイ酸ガラスの含有率が 5 ~ 6 0 w t %である特許請求の範囲第 7 項または第 8 項に記載の L C 複合部品。

(10) ホウケイ酸ガラスが75~90 W t %の酸化ケイ素と8~20 W t %の酸化ホウ素とを含有する特許請求の範囲第7項ないし第9項のいずれかに記載のLC複合部品。

(11) セラミック設定体がチタン競複合酸化 物系である特許譲求の範囲第7項ないし第10 項のいずれかに記載のして複合部品。

(12) セラミック認電体層の線影張率とセラミック磁性層の線影張率との差が10×10<sup>-7</sup>des<sup>-1</sup>以下である特許請求の範囲第7項ないし第11項のいずれかに記載のして複合部品。(13)コンデンサ節とインダクタ部とが同時焼成して一体化されている特許請求の範囲第7項ないし第12項のいずれかに記載のして複合部品。

(14)セラミック誘電体階と電極層とを積層

윤.

(18) コンデンサ郎とインダクタ部とが同時 続成して一体化されている特許辞求の範囲第 14項ないし第17項のいずれかに記載のして 加全部品

(19)セラミック語電体層と電極層とを積層 したコンデンサ部と、セラミック磁性層と電極 層とを積層したインダクタ部とを一体化したセ ラミックLC複合部品において、

セラミック認定体層がセラミック認定体とホウケイ酸がラスとを含有し、セラミック磁性層がカスとを含有し、セラミック磁性層がある。とを含有し、さらに、セラミック磁性層が酸化ホク素を含有することを特徴とするLC複合部品。

(20)酸化ホウ素の含有量が10w t %以下である特許請求の範囲第19項に記載のして複合部品。

(21) セラミック誘電体層およびセラミック 磁性層中のホウケイ酸ガラスの含有率が、 それ したコンデンサ部と、セラミック磁性層と電極層とを狭層したインダクタ部とを一体化したセラミックして複合部品において、

セラミック誘電体層がセラミック誘電体とホ ウケイ酸ガラスとを含有し、セラミック磁性層 がフェライトとホウケイ酸ガラスとを含有する ことを特徴とするして複合部品。

(15) セラミック誘電体層およびセラミック 磁性層中のホウケイ酸ガラスの含有率が、それ ぞれ5~80 w t % および15~50 w t % で ある特許請求の範囲第14項に記載のして複合

(18) ホウケイ酸ガラスが 75~90 w t %の酸化ケイ素と8~20 w t %の酸化ホウ素とを含有する特許請求の範囲第 1 4 項または第 1 5 項に記載の L C 複合部品。

(17) セラミック競電体層の線膨張率とセラミック磁性層の線膨張率との差が10×10<sup>-7</sup>deg<sup>-1</sup>以下である特許請求の範囲第14項ないし第16項のいずれかに記載のLC複合部

ぞれ 5 ~ 8 0 w t % および 1 5 ~ 5 0 w t %である特許請求の範囲第 1 9 項または第 2 0 項に記載のして複合部品。

(22) ホウケイ酸ガラスが 7 5 ~ 9 0 w t % の酸化ケイ素と 8 ~ 2 0 w t % の酸化ホウ素とを含有する特許請求の範囲第 1 9 項ないし第 2 1 項のいずれかに記載のして復合部品。

(23) セラミック誘電体圏の線膨張率とセラミック磁性層の線膨張率との差が10×10<sup>-7</sup> deg<sup>-1</sup>以下である特許請求の範囲第19項ないし第22項のいずれかに記載のして複合部品。

(24) コンデンサ部とインダクタ部とが同時 焼成して一体化されている特許請求の範囲第 19項ないし第23項のいずれかに記載のLC 複合部分。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### ! 発明の背景

#### 技術分野

本発明は、一つのチップ内にコンデンサ部およびインダクタ部をもつセラミックして複合部品に関する。

#### 先行技術とその問題点

テレビ、VTRあるいはラジオの入力用等各種高周波回路等において広くフィルターとして LC回路が用いられている。

して回路としては、コンパクト化できること および製品の竪本性、信頼性等の点から、それ ぞれ厚膜技術によって形成されるインダクタ部 とコンデンサ部とを同一チップ内に有するセラ ミックして複合部品を用いると有利である。

しかし、インダクタ部を構成するフェライト 等のセラミック磁性材料とコンデンサ部を構成 するBaTiO,、TiO,等のセラミック鉄

される.

すなわち、第1の発明は、

セラミック勝電体層と電極層とを積層したコンデンサ部と、セラミック磁性層と電極層とを 技層したインダクタ部とを一体化したセラミックLC複合部品において、

セラミック既覚体層がセラミック競覧体とホ ウケイ酸ガラスとを含有することを特徴とする LC複合部品である。

また、第2の発明は、

セラミック誘電体層と電極層とを積層したコンデンサ部と、セラミック団性層と電極層とを 稜層したインダクタ部とを一体化したセラミックしC複合部品において、

セラミック誘電体層がセラミック誘電体とホウケイ酸ガラスと酸化ホク素とを含有することを特徴とするLC復合部品である。

さらに、第3の発明は、

セラミック 認定体層と電極層とを積層したコンデンサ部と、セラミック 磁性層と 電極層とを

電体との線影張率の差が大きく、両材料のベーストを積層して同時焼成しようとすると、焼成 後冷却する際に、両部の界面にクラックが生 じ、また両部の収縮率差によって、焼成時にそ りや界面での剥離等が生じるため、不良品が多 発するという間額がある。

このため、従来は非磁性フェライト等の介在 個をインダクタ部とコンデンサ部との間に設け て、クラック等の発生を防止しているが、この ときには工程増を招くという欠点がある。

#### Ⅱ 発明の目的

本発明の目的は、焼成時、コンデンサ、インダクタ両部の界面に、そり、知識あるいはクラック等が生じることがなく、両部間に介在層を必要とせず、しかも根板的強度の高いして複合部品を提供することにある。

#### 皿 発明の開示

このような目的は下記の本発明によって達成

積層したインダクタ部とを一体化したセラミックしC 復合部品において、

セラミック認覚体層がセラミック設定体とホウケイ酸ガラスとを含有し、セラミック磁性層がフェライトとホウケイ酸ガラスとを含有することを特徴とするLC複合係品である。

また、第4の発明は、

セラミック誘電体層と電極層とを積層したコンデンサ部と、セラミック磁性層と電極層とを積層した
積層したインダクタ部とを一体化したセラミックして複合部品において、

セラミック語電体層がセラミック器電体とホウケイ酸がラスとを含有し、セラミック磁性層がフェライトとホウケイ酸ガラスとを含有し、
さらに、セラミック器電体層および/またはセラミック磁性層が酸化ホウ素を含有することを特徴とするLC複合部品である。

なお、特問昭 5 8 - 1 3 5 1 3 3 ねよび同 5 8 - 1 3 5 1 7 7 号公報には、インダクタ材料 にガラスを添加したチップィンダクタが開示を れている。

#### Ⅳ 発明の具体的構成

以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

第1回にして複合部品の実施例を示す。

本発明のLC複合部品1は、インダクタ部2とコンデンサ部3とを一体化したものである。

インダクタ郎2は、所定のパターンに形成し

暦21にホウケイ酸ガラスを添加し、それぞれのホウケイ酸ガラスの含有量を適当に関節することによって、インダクタ部2の緯膨張率とコンデンサ部3の線膨張率とをほぼ一致させ、また、関節の収縮率をほぼ一致させ、焼成時のインダクタ、コンデンサ両部界面でのそり、別離あるいはクラックの発生を回避するものである。

なお、この第3の発明においては、 L C 複合 部品を構成するコンデンサ部3 およびインダク タ部2双方の練形張率を変化させることができるので、 L C 複合部品とこれを実施する基板との経形張率をほぼ一致させることもできる。

本発明において、良好な結果を得るためには、インダクタ郎とコンデンサ郎との線膨張率の差を、好ましくは10×10<sup>-7</sup>deg<sup>-1</sup>以下、より好ましくは5×10<sup>-7</sup>deg<sup>-1</sup>以下とすることが好ましい。

セラミック誘電体層 3 1 を構成するセラミック誘電体およびセラミック磁性層 2 1 を構成す

た内部 導体 2 5 を介在 させながら、 セラミック 磁性層 2 1 を積層 したものである。 また、 このインダクタ 部 2 に積層 一体化される コンデンサ 部 3 は、 内部電極 3 5 を介してセラミックの 鉄磁体層 3 1 を積層したものである。

第1 図に示される例では、インダクタ部2 およびコンデンサ部3 はそれぞれ複数のしおよびこを有し、これらから所定のして回路が構成されるように所定の外部電板4 を設けている。

第1の発明のして複合部品1は、コンデンサ部3のセラミック試験体間31にホウケイ酸ガラスを添加し、その含有量を関節することによって、インダクタ部2の線膨張率とコンデンサ部3の線膨張率とをほぼ一致させ、また、両部の収縮率をほぼ一致させ、焼成時のインダクタ、コンデンサ両部界面でのそり、到離あるいはクラックの発生を回避するものである。

また、第3の発明のLC複合部品1は、コンデンサ部3のセラミック認定体層31およびインダクタ部3のフェライト製のセラミック磁性

るフェライトにホウケイ酸ガラスを添加すると、コンデンサ部およびインダクタ部の線密張率は下がる。 この場合、この線影張率はホウケイ酸ガラスの含有量に比例して減少する。

用いるホウケイ酸ガラスとしては、通常のホウケイ酸ガラスの他、アルミナホウケイ酸ガラスのかフ、アルカリホウケイ酸ガラス等種々のものが使用可能である。

これらのうち、75~80w 七%、より好ましくは80~84w 七%の酸化ケイ素(適常510。)と、8~20w 七%、より好ましくは14~18w 七%の酸化 ホク素 (通常B。0。)を含有するものが好ましい。 この場合、上記の最適別に対し酸化ケイ素が過利となり酸化ホク素が過小となると、 焼結性の低下により焼結密度が低くなる。 また、酸化ケイ素が過小となり酸化ホク素が過剰となると線形張率が過大となる。

さらに、このような組成では内部導体および 内部電極に対する悪影響が非常に少なく、内部 退体および内部電極の特性劣化がない。

この他、ホウケイ酸ガラス中には、 5 w t %以下の酸化アルミニウム(通常 A & 2 º ○ \* )、 5 w t %以下の K 、 N a 、 L l 等の 1 値の 金属 M ¹ の酸 化物(通常 M 2 ¹ O)の 1 種以上、 5 w t %以下の B a 、 C a 、 S r 、 Z n 等の 2 値の金属 M 2 の酸化物(通常 M 3 O)の 1 種以上を含有してもよい。

このようなホウケイ酸ガラスは、通常 1 5 × 1 0 <sup>-</sup>'~ 5 0 × 1 0 <sup>-</sup>'d e g <sup>-</sup>'の線影張率をも つものである。

コンデンサ郎3のセラミック誘電体層31を 構成するセラミック誘電体材質としては種々の 誘電材料を用いてよい。

第1の発明では、セラミック誘覚体にホウケイ酸ガラスを添加して練膨張率を低下させるため、第1の発明は、セラミック誘電体の線膨張率がセラミック磁性層を構成するフェライトのそれよりも大きい場合に適用される。

このような誘覚体としては、チタン酸複合酸

しい.

た a 、 T i O 。 系の誘電体層 3 1 の線膨張率 は 7 5 × 1 0 <sup>-7</sup>~ 8 5 × 1 0 <sup>-7</sup> d e s <sup>-1</sup>、収縮 率は 1 5 ~ 1 8 %程度である。

一方、磁性層21を構成するフェライトは公知のソフトスピネルフェライトのいずれであってもよいが、一般に、Ni、Cu、Ma、Za、Feのうちの1種以上を含有するものが低温焼成可能なものとして好速に使用される。

このうち、特に高周波用に有効である点では、Niフェライト、Ni-Cuフェライト、Ni-Cu-Znフェライト、Ni-Cu-Znフェライト等のNi系フェライトが好適である。

N 1 系フェライトの場合、N 1 の含有量は、N 1 O に換算して 4 5 ~ 5 5 a o A % が好ましく、この N 1 の一部を C u および/または Z n が 4 0 a o A 2 を程度以下置換してもよい。

この他、Co、Mn等が全体の5wt%程度以下含有されていてもよい。 さらに、Ca、Si、Bi、V、Pb等が1wt%程度以下含

化物系が好ましい。

チタン酸複合酸化物系としては、 BaTiO。、STTiO。、CaTiO。、 MSTIO。等、あるいはこれらの混合物が好ましいが、これらの他、TiO。との混合物等 も用いることができる。

なお、チタン酸複合酸化物系の誘電体層3 1 の線影張率は100×10<sup>-3</sup>~130×10<sup>-7</sup> deg<sup>-1</sup>、収縮率は15~18%程度である。

第3の発明では、セラミック誘電体およびフェライトの双方にホウケイ酸ガラスを抵加して両者の練膨張率を低下させることができるため、用いることのできるセラミック誘電体に特に制限はなく、例えば、上記のチタン酸複合酸化物系に加え、TiO:を主成分とするTiO:系を用いることができる。

TiO: 系としてはNiO、CuO、Mn,O4、A4.O。 MsO、SiO2等を、結計10mo3%程度以下含有するものが、認電体損失および練膨張率の変化等の点で好ま

存されていてもよい。

このような特に、NI系のフェライトの線態 選率は一般に 9 0 × 1 0 <sup>-7</sup>~ 1 1 5 × 1 0 <sup>-7</sup> deg<sup>-1</sup>である。

そして、これらのセラミック設定体およびフェライトがそれぞれ含有されるセラミック誘 気体層およびセラミック磁性層中の前記のホウケイ酸ガラスの含有率は、下記の範囲内とする ことが好ましい。

第 1 の発明では、セラミック誘電体層はホウケイ酸ガラスを 5 ~ 6 0 w t %、より好ましくは 2 0 ~ 4 0 w t % 含有することが好ましい。

これによりセラミック 誘電体層の線膨張率は70×10<sup>-1</sup>~120×10<sup>-1</sup>des<sup>-1</sup>となり、インダクタ部のフェライト製のセラミック 磁性層と線膨張率が近似する。

また、収縮率は8~20%程度であり、この値もフェライト製のセラミック磁性層のそれと近似させることができる。

第3の発明では、セラミック誘電体層はホウ

ケイ酸ガラスを 5 ~ 8 0 w t %含有することが 好ましい。 さらに詳述するならば、セラミッ ク誘電体がチタン酸複合酸化物系である場合、 より 好ましく は 2 0 ~ 8 0 w t %、また、 Ti 0 g 系である場合、 5 ~ 6 0 w t %、より 好ましくは 5 ~ 4 0 w t %とすることが好ましい。

また、セラミック磁性層はホウケイ酸ガラスを15~50wt%含有することが好ましい。

これによりセラミック誘電体層およびセラミック磁性層の線膨張率は共に60×10<sup>-1</sup>~95×10<sup>-1</sup>deg<sup>-1</sup>となり、両者の線膨張率を近似させることができる。

また、収縮率はセラミック誘電体圏およびセラミック磁性層共に12~22%程度となり、この値も近似させることができる。

この場合、ホウケイ酸ガラスの添加量は、 上記範囲未満では実効なく、上記範囲を超える と練彫張率および収縮率の適正な値が得られな い他、セラミック器電体層では誘電率が低くな

定すればよいが、 通常は、 1 ~ 2 0 層とする。 一層当りの厚さも目的に応じ適当に選定すればよいが、 通常は 3 0 ~ 5 0 μ m 程度とする。 また、内部導体 2 5 は倒えば A g 、A g − P d 等の金属から形成し、通常その厚さは 1 0 ~ 2 5 μ m 程度とする。

コンデンサ部3の誘電体層31の殺層数は目的に応じて定めればよいが、通常は1~10程度とする。 一層当りの厚さは通常50~150μm程度とする。 また、コンデンサ部3の内部電極35は、Ag、Ag-Pd等の金風から形成すればよく、その厚さは、通常5~15μm程度とする。

外部電極 4 は、同様に A g、 A g - P d 等の金属から形成することができ、その序さは通常 5 0 ~ 5 0 0 μ m 程度とする。

本発明のLC複合部品は、従来公知の印刷法によって製造される。

すなわち、 セラミック 磁性層、 セラミック 誘 電体層および内部電極、 導体のペーストを用意 りすぎ、セラミック磁性層では透磁率が低くなりすぎる等の不都合が生じる。

第2の発明では、セラミック誘電体層31が第1の発明と同様にホウケイ酸ガラスを含有し、さらに、セラミック誘電体層31は酸化ホウ条(通常B2O2)を含有する。

また、第4の発明では、セラミック誘電体層31およびセラミック磁性層21が第3の発明と同様にホウケイ酸ガラスを含有し、さらに、セラミック誘電体層31および/またはセラミック磁性層21が酸化ホウ素を含有する。

これにより焼結性が向上し、機械的強度が向上する。

酸化ホウ素の添加量は、10 w t %以下、特に0 1 ~ 1 0 w t %、より好ましくは0 . 5 ~ 1 0 w t %であることが好ましい。

これは酸化ホウ素の添加量が10w ± %をこえると耐湿性の点で不十分となり、保存性、耐久性に欠けるからである。

なお、磁性層 2 1 の積層数は目的に応じて選

し、これらを印刷法により例えばPET等の基板上に一層ごとに積層していくものである。

セラミック誘電体層ペーストは、次のように して作製する。

セラミック器電体層にホウケイ酸ガラスが含有される場合、所定量のSrTiO。、Ba TiO。、CaTiO。等のセラミック器電体またはその原料粉末と前記のホウケイ酸ガラスの所定量とをボールミル等により選式混合する。

こうして湿式混合したものを、通常スプレードライヤーにより乾燥し、その後仮焼する。これを通常 は、ポール ミル 等で 粉体 粒径 0・01~0・1 μ m 程度の粒径となるまで湿式粉砕し、スプレードライヤーにより乾燥する。

セラミック 認配体層に酸化ホク素が含有される場合、得られた混合セラミック 認定体粉末に酸化ホク素粉末を加え、これをエチルセルロース等のパインダーとテルビオネール、ブチルカ

ルピトール等の溶剤中に溶かしてペーストとする。

なお、前記ではガラスとセラミック誘電体原料との混合セラミック誘電体粉末に酸化ホウ素粉末を加えたものを用いてペースト化し、これを焼成することによって混合セラミック感覚体粉末と酸化ホウ素との混合層を得ているが、ガラス粉末および酸化ホウ素粉末を別途ペースト化する際に添加してもよい。

また、用いる各粉末の粒径は 0 . 1 ~ 1 0 4 m 程度とする。

インダクタ部2のセラミック磁性層21も、 セラミック誘電体層31と同様にして形成すればよい。

この場合には、通常上記と同等の 粒径のフェ ライト原料を用いてベースト化する。

また、内部電極35、インダクタ部2の内部 写体25 および外部電極4のペーストも同種の パインダー、溶剤を用いて作製すればよい。

これら各ペーストを用い、印刷法によりコン

また、セラミック誘電体層に添加したホケケイ酸系ガラスは、焼結助剤として作用し焼成温度を低くすることができる。

さらに、セラミック磁性層に添加したホウケイ酸ガラスと酸化ホウ素は、磁気的にはギャップとして働き、透磁率を下げ、インダクタの使用可能領域を高周波側に拡大し、従って本発明のして複合部品は従来のものに比較しより高い周波数まで使用可能となる。

さらに、内部導体および内部電極に対する悪 影響もない。

従って、テレビの入力回路等各種フィルター 等に有用なして複合部品が実現する。

#### VI 発明の具体的実施例

以下、本発明の具体的実施例を挙げて、本発明をさらに詳細に説明する。

#### [实施例]

)

)

(セラミック競電体層サンプルの作製)

BaTiO, に全体の0~80 w t %となる

デンサ郎、インダクタ郎とを積層して形成した 後、所定形状に切断し基板から積層品を剝離し て950で以下、例えば850~930℃で 焼成する。 焼成時間は0.5~4時間とす

焼成後、A g ペーストを焼きつけて外部電極とする。

なお、このようにして製造されるLC複合 郵品の大きを等は、目的に応じ選定すればよ い

#### V 発明の具体的作用効果

本発明のLC複合部品は、インダクタ部とコンデンサ部との線影摄率をほぼ等しくできる。

しかも、焼成による両者の収縮率をほぼ等しくできる。 このため、焼成時に、そり、 刮離が発生することはなく、また、冷却時に両部界面にクラックが発生することもない。

そして、焼菇性、焼菇密度が向上し機械的強 度が向上する。

ようにホウケイ酸ガラスを添加することによって、LC複合部品のセラミック 誘電体層用ベーストを作製した。

用いた B a T i O , は、粒径 O . i ~ 1 . 0 μ m 程度であった。

次いで、この混式混合物をスプレードライヤーにより乾燥し、750℃にて仮焼し、類粒とし、これをボールミルにて粉砕したのちスプレードライヤーで乾燥し、平均粒径0.1μmの粉体とした。

得られた粉体を、所定量のエチルセルロースとともにテルビオネール中に溶解し、ヘンシェルミキサーで混合しコンデンサ郎セラミック誘電体層のベーストを作製した。

このペーストを印刷法にてPET基板上に

印刷積層し、次いで基板から積層品を剝離して870℃で2時間洗成し、3.0×3.0×15.0mmの棒状のサンブルを得た(サンブルNo.1~9)。

また、 T i O 2 が 9 1 w t %、 N i O 、C u O、 M n a O 4 が 8 3 w t % の 組成で、 平均 粒径 0 · 1 ~ 1 · 0 μ m の 粉体 を 用い、 上記の ペースト と 同様 の パインダーと 溶剤 を 用いて、 上記と同様の ホ ウケイ 酸 ガラスを 0 ~ 5 0 w t % 合有する セラミック 試電体 層を作製した (サンブル N o · 1 0 ~ 1 5 )。

また、上記の \* クケイ酸 \* タスに加え、 B \* O \* を添加したサンブルを作製した(サンブルNO . 2 1 ~ 3 2 )。

また、これらの話電体圏ペーストを用いて、 こが1つの4532タイプの層間100μm、 1層コンデンサを作製し、耐電圧試験を行なった結果を表1に示す。

(セラミック阻性層サンプルの作製)

N i 系フェライトに全体の 0 、 3 0 、 5 0

ミキサーで混合しインダクタ郎セラミック磁性 層のペーストを作製した。

このペーストを印刷法にてPET基板上に印刷し、次いで基板から積層品を剝離して870℃で2時間焼成し、3 0×3.0×15.0mmの棒状のサンブルを得た(サンブルNo.101~105)。

なお、サンブルΝο、101では、粉体の粒 径を0、2μmとした。

また、上記のホウケイ酸ガラスに加え、 B z O s 2 w t %をセラミック磁性層に添加したサンブルを作製した(サンブル N o . 1 0 6、 1 0 7 )。

得られたサンブルの線膨張率および収縮率を下記表1に示す。 なお、表1には、セラミック誘電体層中に下記の比較ガラスを含有した場合の結果も併記する。

(サンブルドo. 16)

比較ガラスI (高ケイ酸ガラス) 9 5 w t % S i O z - 5 w t % N a , O ッ t % となるようにホウケイ酸ガラスを添加することによって、本発明の L C 複合部品の単性 暦用ペーストを作製した。

用いたNi系フェタイト原料は、粒径 O.1~1.0μm程度のNiO、CoO、 CuO、ZnOおよびFe<sub>1</sub>O。の粉体で、表 中に示される組成となるように配合した。

このフェライト原料と、平均粒径 5.0 μm、SiO2 82.0 w t %、B2O; 18.0 w t %、A22 O 2 0.3 w t %、 K2O 1.7 w t %の組成のホウケイ酸ガラスの粉末とを、ボールミルを用いて過式視合した。

次いで、この選式混合物をスプレードライヤーにより乾燥し、800℃にて仮焼し、顆粒とし、これをボールミルにて粉砕したのちスプレードライヤーで乾燥し、平均粒径0.1μmの粉体とした。

得られた粉体を所定量のエチルセルロースと ともにテルビオネール中に溶解し、ヘンシェル

(サンブルNo. 17)

比較ガラスⅡ(鉛ガラス)

4 2 w t % S i O 2 - 5 2 w t % P b O -5 . 5 w t % A L 2 O 3 - 0 . 5 w t %
B 2 O 3

(サンプルNo. 18)

比較ガラス皿(ホウケイ酸ガラス)

7 0 w t % S i O , - 2 5 . 0 w t % B 2 O 3 5 w t % N a 2 O

		×		(+01)		
7 7 N	£ 2	к	右背景 (A1%)	8,0, 含羽壁 (町)()	(1-8ap <sub>1</sub> -01×) 店新畑群	はなります。
(日本代田)						
BaTios >						
_			0	0		
	サイトのお			0		٠.
	04.48t			٥		٦.
. •	をおとれな			0		٠.
- 167	74.4			•	68	15.5
	なるととなる			0		٠.
, -	カルイをお			0		
- «	カケイのおか			•		
, OR	キウケイ酸ガラ	<u>ب</u>	8	0		
(T10, 基)						
10			0	•	بر س	
-	カケイ酸ガ			0		16.5
	カケイトのガ			0		
	カナイ間が			0		19.3
	オピアナウ			0	8 2	20. 7
· ·	そのケイ間なり	<u> </u>	20	0		22. 4
BaTio,)	•					-
91	X 6 A		-	•	0	
	7.67		0	•	807	17.0
	H-10-25-201			0	a	16.4

			**	1 (402)	2)		
キンプド NO.	**	۲ (	6.44位 (at%)	8 2 0 3 会有量 (*196)	(x10-7 <sub>(cg<sup>-1</sup>)</sub> )	以 ( ( ) ( )	配 路 配 (K V)
10000000000000000000000000000000000000							
(Balio,)							
2.1	#95	ホウケイ陸ガラス	9	-	102	16.9	
22	そのか	ホウケイ陸ガラス	90	7	103	17.3	5. 2
. es	キカケ	キウケイ酸ガラス	3.0	•	103	17.5	4.9
24	井ウケ	ウケイ砂ガラス	3.0	w	105	17.9	4.
100	サウケ	ホウナイ陸ガラス	3.0	60	306	16.3	3.2
9	サウナ	ウナイ師ガラス	30	0 0	101	18.5	
2.1	サウケ	かりケイ物ガラス		1 2	011	18. 1	1.6
. 89	***	ウナイ配ガラス		1.5	113	19.0	0.
5 6 7	404	ウナイ酸ガラス	9	7	88	19.3	4.8
	キャケ	イ酸ガラス	9	5.	7.0	21. 4	
(TiO, A)							
3.1	サウケ	キウケイ酸ガラス	30	7	7.1	20.4	4.
. 20	#97	9ケイ位がラス	40	64	6.5	21.3	÷

			<b>4</b> %		1 (+03)		
* * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	₽	*	к	杏布亞 (#196)	B a O a 含有益 (at94)	(I_847_0!×) 亦 览 湖 街	なる。
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100						<u> </u>	
101	~	æ	د	0	0	1 1 5	1 5. 0
His. aCus. aftsa04							
102	**	2	د	•	0	115	16.5
Hle. acus. 2f ta0.							
103	~	2	د	•	0	06	17.0
Nie. 3Cue, 170e, sfes0.							
104	77	174	ホウケイ数	30	o	63	14.5
MIFe,0.	**	ガラス	- ه				
105	74	174	キウケイ数	90	0	6.7	17.6
Klfe,04	**	ガラス	-4				
106	74	カカナ	オクナイ製	30	м	<b>6</b> 0	1 5. 8
KiFe,0.	*	ガラス					
101	~	コウナ	きひと人数	9	8	5 <del>1</del> 50	20.9
Nife, D.	×	157	ガラス・				

表1に示される結果から、セラミック話包体層またはセラミック誘電体層およびセラミック 斑性層にホウケイ酸ガラスを含有させることにより、セラミック誘電体層とセラミック磁性層との線膨張率および収縮率をほぼ一致させ得ることがわかる。

また、セラミック語 医体層 あるい はセラミック 単性体層に B : O : を添加することにより、収縮率が増加し、 顕続的 強度が増加することがわかる。 ただし、 B : O : 含有量が 1 0 m t %を超えると、耐電圧の著しい低下が生じた。

次に、上記のように作製したセラミック誘電体層用ペーストとセラミック磁性層用ペーストを用いて、これらと内部電極および導体用のAgペーストとを印刷法により積層した。

なお、セラミック 既 健体 層用 ベーストとセラミック 磁性 層用ベーストとの 組合わせを、 下記表 2 に示す。

インダクタ部一層当りの厚さは 4 0 μm、 積 層数は 1 0 、コンデンサ部一層当りの厚さは

100μm、積層数は2とした。 また、内部 宣析および導体の底さは20μmとした。 副籍周後、870℃、2時間、焼成を行なっ た.

その後、徐冷して4つのしと3つのCを有す る100MHェ以上のハイバスフィルター回路 04.5 mm×3.2 mm×1.5 mm0 LC 複合部品を得た(サンブルNo. 1~9)。

下記表2に、各サンブルのサンブル100個 中のそり、剥離およびクラックの発生個数ある いは、導通不良サンプルの発生個数を不良品個 数として示す。

また、各サンプルの抗折強度を表えに併記す

表		2

LC複合郎品 サンブル	語電体層 サンブル	斑 性 層 サンプル	不真個数 (個/	抗折強度(Kg1/
N .	No.	No.	100億)	mm³)
1	1	101	100	.—
2	4	101	3 5 (クラック)	4. 3
3	4	103	o	5. 5
4	18	102	8 5 (導通不良)	7.5
5	2 5	102	0	1 1. 9
6	2 5	102	8 (译通不良)	1 2. 3
7	. 29	107	. 0	10.9
8	3 i	107	0	11.3
9	3 0	105	13 (導通不良)	1 1 8

LC複合部品サンプルNo.3~9のコンデ 4.図面の簡単な説明 ンサ、インダクタ両部界面には、そり、釧盤あ るいはクラックの発生等は一切認められなかっ た。 また、サンブルNo.3、5、7、8で は内部導体の特性劣化も生じなかった。

さらに、サンプルNo. 5、 7 ~ 9 では、使 用周波帯域がガラス無透加のものに比較して、 500 M H z 程度高周波側に伸びた。

これに対し、サンブルNo.1、2、4、 6、9では、そり、劉麒、クラックの発生また は電極の特性劣化が生じた。

さらに、セラミック諸電体層に上記比較ガラ ストを添加したサンプルNo. 16では、高い 収縮率が得られないため剝離が発生した。

また、比較ガラスⅡを添加したサンプル No.17を用いた場合、内部電板の消失が生 じた.

以上の結果から、本発明の効果は明らかであ る。

第1図は、本発明の実施例を一部切欠いて示 す斜視図である。

符号の説明

1 … LC雅合部品、 2 … インダクタ郵、

3 … コンデンサ部、

21…セラミック磁性層、

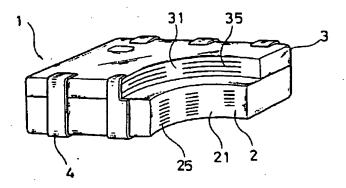
2 5 … 内部導体、

31…セラミック競狂体層、

3 5 … 内部電極

特許出願人 ティーディーケイ株式会社

F I G. 1



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.